日本顕微鏡歯科学会第9回学術大会　日程表

2012.02.02現在

第２日目　2012 年 4月 15 日（日）

	講　堂	セミナー室	411	412	511	スクエア	スクエア	講堂ロビー
	400 席	30 席×6室	130席	130席	130席			
7:00								
8:00							クローク 8:00-16:30	参加登録 8:00-15:00
9:00	一般口演 9:00-10:35					企業展示 9:00-15:00		
10:00								
11:00		テーブルクリニック 10:45-11:30						
12:00	総会 11:45-12:15		ランチョンセミナー1 12:20-13:10	ランチョンセミナー2 12:20-13:10	ランチョンセミナー3 12:20-13:10			
13:00								
14:00	シンポジウム2 『歯科顕微鏡をストレスなく使いこなすための条件』 谷口 敏雄 麻生 昌秀 13:30-14:30							
15:00	特別講演2 阿部春樹 14:50-15:50							
16:00	閉会式							
17:00								
18:00								
19:00								